凝縮系物性学研究室

http://mswebs.naist.jp/LABs/daimon/index-j.html









(写真左から)

教授(兼任):太田 淳 ohta@ms.naist.jp 准教授:服部 賢 khattori@ms.naist.jp 助教: 武田 さくら sakura@ms.naist.jp

ナノ表面の原子・電子を観て操っています。

原子や分子を直接観たい人、固体電子の動きを見極めたい人、新奇な表面物質を創りたい人、ナノ物質の電気伝導・磁性・発光・ 脱離を制御したい人、大歓迎です。

研究を始めるのに必要な知識・能力

結晶構造・エネルギーバンド・半導体・金属などの固体物性に関する基礎知識。パソコンアプリケーションの操作能力、または実験 装置の操作能力(触った経験で可)。

研究室の指導方針

修士号取得を目指す者には、十分な実験技術や計算技術の習得、研究の進め方、論文読解力、英語での発表力などの教育を行う。 博士号取得を目指す者には、加えて、英語論文の書き方と幅広い科学的知識の教育、研究経営能力、リーダーシップ能力の育成を行う。 研究テーマはできる限り希望を考慮し、状況に応じ柔軟に対応する。「研究室内での進捗発表や雑誌会、国内学会・国際学会発表、論 文執筆、資金・学振等の申請、修士・博士論文発表」という過程を典型的な育成モデルとする。国際化のため研究室内での発表スラ イドは英語記載とする。

この研究で身につく能力

実験・計算での操作能力は、超高真空、ガス分析、表面作製、蒸着、ガス暴露、加熱、低温、電子回折、X線回折、光電子分光、 走査トンネル顕微鏡、電気伝導、磁化測定、発光分光、ラマン分光、UNIX、第一原理計算など。装置類の設計・作製・組立能力は、 真空装置、制御用電子回路、測定解析用プログラムなど。

研究遂行能力は、装置の理解と適切な操作、ノート作成、内容・解析の理解、論理の組立など。また、表面科学を中心とした物質 科学に関する英語論文の短時間理解力。口頭、ポスター、論文発表などの日本語・英語でのブレゼンテーション能力。研究室運営を 適切にする協調性。知識や経験に基づくリーダーシップ能力。

修了生の活躍の場

修士卒:主に電気機器製造業の研究技術者。最近6ヵ年では、HOYA、NTT、SOLIZE、オムロン、キーエンス、コベルコ、シンプレックス、トヨタ、フジクラ、リクルート、リコー、ルネサス、ローム、花王、京セラ(2)、高純度化学、四国電力、住友電工(2)、住友電装(3)、大田製作所、太平電装、中部電力、日本モレックス、日立(3)、浜松ホトニクス、富士通、堀場製作所(2)、村田製作所。他に

電表の、利田教師が、本工電気、工能電力、日本モンシン、コーの、からに 他大学への進学:大阪大学、ユーリッピ研究センター。 博士卒:主にアカデミックの研究者(ポスドク、助教など)。最近6ヵ年では、アーヘン工科大学、International Islamic University Malaysia、NIMS、岡山大、名工大、大阪大、奈良先端大、日経BP、Bollhoff、ユニソク。

研究内容

【目的】 数ナノメートル以下のサイズになると、量子化の影響で、全ての物質は通常の固体とは異なる性質を示すようになる。それらは省資源やナノテクに必須な微小新材料であり、表面を利用して原子レベルで人工的に製作できる。当研究室では、人工的に制御作製した、準二次元系である固体表面、ナノ薄膜・ナノ線・ナノヤラのバルク・表面・界面、更には表面近傍のナノ微域バルクがもつ新奇な特性を見出し、その原子構 造や電子構造の理解から、ナノの世界の物性解明と新機能創成を目的としている。

【表面ナノ新物質の創成】 超高真空中で、原子レベルで平坦かつ清浄化した固体表面に、数原子層厚という 微量な原子・分子を蒸着・吸着・加熱すると、多種多様な表面ナノ構造を構築できる。当研究室では、電気伝導・磁性・発光で有用となり得る金属シリサイドのナノ物質系を中心に、種々の構造・物性相図を明らかにしてき ている。また、先端デバイスの基礎となる、歪み半導体ナノ薄膜系、立体構造側面系などの機能性物質表 面も対象としている。

【構造物性解析】 当研究室では、物質の理解に必要な原子構造や分子の吸着構造を、表面の原子や分子を一つ一つ直接観察できる走査トンネル顕微鏡(STM) [Fig. 1]、三次元逆格子が見える電子回折(LEED, RHEED)等を用いて解析している。また物性の根源となる電子構造を、エネルギーバンド分散が分かる角度分解光電子分光(ARPES) [Fig. 2]等を用いて分析している。更に、表面を対象にした四探針法(4PP)による電気伝導評価、磁気光学カー効果(MOKE)による磁性評価、フォトルミネッセンス(PL)による発光評価を、設計開発したオリジナルの超高真空装置を用いて行っている。また、第一原理計算(DFT)による安定構造・アスルギに大オリジアのように 電子状態に基づく理解を行っている。

【研究テーマ】 現在のテーマは、新奇ナノ物質系の結晶構造・電子状態解析、境界を作らないナノ薄膜の新 Fig. 2 Si valence subbands in 成長法の解明、触媒デバイスを目指した電子励起による吸着分子反応制御、角度分解光電子分光を用いた p-type inversion layer. 半導体反転層中の量子化電子状態の測定、及び電子格子相互作用の測定等。

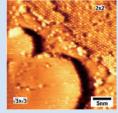
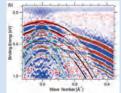


Fig. 1 Atomic-scale STM image of ultra-thin film and island of iron-silicides on a Si(111) surface.



研究業績・共同研究・社会活動・外部資金など

- 1. N. Hirota, K. Hattori, et al., Appl. Phys. Express9, 047002 (2016).
- O. Romanyuk, K. Hattori, et al., Phys. Rev. B 90, 155305 (2014).
- 3. S. N. Takeda, et al., Phys. Rev. B93, 125418 (2016).
- 4. T. Sakata, S. N. Takeda, et al., Semicon. Sci. and Technol. 31, 085012 (2016).